

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики
4 курсу в осінньому семестрі 2024/2025 навчального року

		113 Прикладна математика	122 Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка										105 Прикладна фізика та наноматеріали			153 Мікро- та наносистемна техніка							
Дні	Група	ІКМ-121	ІКМ-221а	ІКМ-221к	ІКМ-221д	ІКМ-221б	ІКМ-221л	ІКМ-221в	ІКМ-221г	ІКМ-221м	ІКМ-321а	ІКМ-321б	ІКМ-421	ІКМ-422с									
	Семінар																						
Понеділок	8:30		Дисципліна вільного вибору з блоку 1: 1.1 Основи моделювання спеціальних ефектів у комп'ютерній графіці (163 ГМКГ) 1.2 Основи Web UI (162 КМПС) 1.3 Спеціалізовані бази даних (161 ММІ)										ЛК	Іноземна мова		Іноземна мова		Іноземна мова					
	10:25	Програмні засоби моделювання фізичних процесів (Мартиченко Г.Ю.)	ЛК	Дисципліна вільного вибору з блоку 1: 1.1 Основи моделювання спеціальних ефектів у комп'ютерній графіці (163 ГМКГ) 1.2 Основи Web UI (162 КМПС) 1.3 Спеціалізовані бази даних (161 ММІ)										лаб	Радіо автоматика (Кузьменко)	ПЗ		ДВВ Тонкоплівкові сонячні елементи (Клочко Н.П.)	ЛК	ДВВ Тонкоплівкові сонячні елементи (Клочко Н.П.)	ЛК		
				Інтелектуальний аналіз даних (Успенський)	ЛАБ	Deep learning	ЛК	Інтелектуальний аналіз даних (Вязовиченко)	ПЗ	Інтелектуальний аналіз даних (Дашкевич)	ЛАБ	Інтелектуальний аналіз даних (Дашкевич)	ЛАБ	Інтелектуальний аналіз даних (Дашкевич)	ЛАБ	Основи проф. безпеки та здоров'я людини					ЛАБ		
	12:35	Програмні засоби моделювання фізичних процесів (Мартиченко Г.Ю.)	ЛАБ	Інтелектуальний аналіз даних (Дашкевич)											Радіо автоматика (Кузьменко)	ЛК	Фізичні властивості матеріалів	ЛК	ДВВ Тонкоплівкові сонячні елементи (Клочко Н.П.)	ПЗ	ДВВ Тонкоплівкові сонячні елементи (Клочко Н.П.)	ПЗ	
	14:30	ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		Економіка підприємства (Погорілов С.М.)					ЛК		
16:25																Економіка підприємства			ПЗ				
Вівторок	8:30	Метод скінченних елементів		Дисципліна вільного вибору з блоку 2: 2.1 Метод скінченних елементів (161 ММІ) 2.2 Дослідження операцій (162 КМПС) 2.3 Теорія прийняття рішень (162 КМПС)										ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (Фомін А.Л.)					ЛК				
	10:25	Метод скінченних елементів		Дисципліна вільного вибору з блоку 2: 2.1 Метод скінченних елементів (161 ММІ) 2.2 Дослідження операцій (162 КМПС) 2.3 Теорія прийняття рішень (162 КМПС)											Електронно-оптичний аналіз (Зубарев)	ЛАБ	Автоматизоване проектування електронних пристроїв			ПР			
				Проектування програмних систем (Іванченко)	ЛАБ	Інтелектуальний аналіз даних (Успенський)	ЛК								Основи теорії інформації (Кузьменко)	ЛК	Електронно-оптичний аналіз (Зубарев)	ЛК	Автоматизоване проектування електронних пристроїв			ЛК	
	12:35	Іноземна мова		Проектування програмних систем (Іванченко)	ЛК	Deep learning	ЛАБ				Іноземна мова		Іноземна мова		Основи теорії інформації	ПЗ	Пристрої генерування та формування сигналів (Кіріченко)	ПЗ	Фізичні основи нанотехнологій (Сіпатов)	ЛК			
	14:30	Аналіз даних в Python та R	ЛК	Іноземна мова		Іноземна мова		Іноземна мова		Іноземна мова		Основи створення графічних додатків (Дашкевич)			ЛК	Пристрої генерування та формування сигналів (Кіріченко)	ЛАБ	Фізичні основи нанотехнологій (Сіпатов)	ЛК				
16:25	Аналіз даних в Python та R	ЛАБ												Основи створення графічних додатків (Дашкевич)	ЛАБ								
Середа	8:30	ВВП 1		Дисципліна вільного вибору з блоку 3: 3.1 Основи комп'ютерної візуалізації (163 ГМКГ) 3.2 Стек технологій .NET (161 ММІ) 3.3 Об'єктно-орієнтоване програмування C# (162 КМПС) 3.4 Обробка зображень та мультимедіа (162 КМПС)																			
	10:25	ВВП 1		Дисципліна вільного вибору з блоку 3: 3.1 Основи комп'ютерної візуалізації (163 ГМКГ) 3.2 Стек технологій .NET (161 ММІ) 3.3 Об'єктно-орієнтоване програмування C# (162 КМПС) 3.4 Обробка зображень та мультимедіа (162 КМПС)													Методи структурного аналізу (Малашін)	ЛК	Матеріали мікро та наноелектроніки (Клочко)			ЛК	
		ВВП 2												Метрологія та радіовим.	ЛАБ								
	12:35	ВВП 2					Аналіз даних в	ЛК	Аналіз даних в	ЛК				Основи створення графічних додатків	ЛАБ	Метрологія та радіовим.	ЛК	Методи структурного	ЛК	Матеріали мікро та наноелектроніка (Клочко)			ПЗ

